光子晶体制备技术和应用研究进展

倪培根*

(国家自然科学基金委员会数学物理科学部物理科学一处,北京 100085) (2009年4月2日收到,2009年5月11日收到修改稿)

从光子晶体概念的提出到现在已经过了 20 余年,光子晶体不仅成为微纳光子学和量子光学的重要研究领域, 而且在信息光学以及其他多个学科中得到广泛应用.本文重点综述了光子晶体的制备工艺,尤其是二维光子晶体 和三维光子晶体的制备工艺进展,同时也综述了光子晶体的应用研究的进展,在此基础上,提出了一些光子晶体研 究的展望.

关键词:光子晶体,光子带隙,人工微结构 PACC:4270Q,4225B

1.引 言

自 John 和 Yabolonivitch 提出光子晶体的概念以 来^[12] 对光子晶体的研究已经开展了 20 余年.由于 光子晶体在集成光电子学、量子光学等领域的重要 应用前景 而得到科研人员愈来愈广泛而深入地研 究,光子晶体是介质的周期排列而构成的一种人工 微结构材料 由于电磁波在其中的传播可以用类似 于电子在半导体中传播的能带理论来描述,故而得 光子晶体之名 以此表明光子之晶体与电子之晶体 (半导体)的区别与联系,光子晶体被认为是控制光 子(电磁波)传播的行之有效的工具,光子晶体的典 型特点是具有光子带隙,当物质的自发辐射频率处 在光子带隙内时,它可以用于抑制光子晶体内的物 质的自发辐射,同时,当在光子晶体内引入缺陷时, 如果物质的自发辐射频率和缺陷模的频率一致 ,又 可用于增强物质的自发辐射,而且这种自发辐射有 类似于受激辐射的特性,光子晶体可以用于制备超 高品质因子的微腔 用于研究腔量子电动力学效应, 是量子通讯和量子信息处理的有力工具,由于光子 晶体诸多的优异特性 ,人们对光子晶体的制备工艺 做了大量的研究 提出了光子晶体的各种可能应用, 同时也发现了光子晶体的一些新特性.本文主要目 的是回顾光子晶体的制备工艺的发展和相关的应用 研究进展,在此基础上,探讨光子晶体制备和应用研

究的可能发展方向.本文分为三部分内容进行叙述: 光子晶体的制备研究进展;光子晶体的应用研究进展,光子晶体制备研究的可能突破和光子晶体应用 的关键.由于光子晶体的研究涉及范围太过广泛,本 文仅限于在光子晶体的制备和一些相关应用的综述 上,光子晶体光纤已自成一个重要应用方向,其物理 机理明确,技术性强,所以本文未考虑该方向.

2. 光子晶体的制备工艺

光子晶体具有的巨大应用前景已被人们广泛认 识,所以作为光子晶体得以应用的必要条件——光 子晶体的制备工艺得到世界上众多研究人员的深入 研究.从光子晶体的维数来说,光子晶体的制备的可 以分为一维光子晶体的制备,二维光子晶体的制备 和三维光子晶体的制备.由于一维光子晶体的制备 可以用非常成熟的各种镀膜工艺来实现,所以这里 我们主要关注二维和三维光子晶体的制备.

2.1. 二维光子晶体的制备进展

在二维光子晶体的制备工艺研究中,对于微波 区的光子晶体,可以用一根一根的电介质圆柱(直径 数个毫米)来构成一个光子晶体,制备工艺相对比较 简单.但是,当光波长小到几个微米和亚微米时,即 可见光区和近红外区光子晶体的制备就非常困难. 即使如此,研究人员充分利用各种纳米制备技术,尤

[†] E-mail :nipg@nsfc.gov.cn

其是借鉴成熟的半导体加工工艺技术 制备工作在 可见光区和近红外区的光子晶体,比如 Wendt 等人 在 1993 年利用电子束直写和反应离子束刻蚀方法 在 GaAs 基片上制备了二维 AlGaAs 薄膜(平板)光子 晶体[3].首先他们利用电子束直写的单点曝光技术 (single-spot exposure)在电子胶上定义了二维光子晶 体结构图形,经过显影,得到在电子胶上的二维图 形,然后利用反应离子束刻蚀技术将图形最终转移 到 AlGaAs 薄膜上 这种技术的好处是可以大大节省 电子束直写系统定义图形的时间 和多点曝光技术 (现在通常所用的技术)相比,大约只需要多点曝光 技术所使用时间的十分之一的时间 甚至更少[4].但 是单点曝光技术有一个缺点是不能进行曝光量的修 正(proximity effect),如果能够克服这一点,单点曝光 技术应该更有前途. Krauss 等人利用多点曝光技术 和反应离子束刻蚀技术制备了 GaAs 基光子晶体 如 图1所示)⁵¹.之后,大部分光子晶体微腔的制备都 是基于相类似的技术[6-9].除了利用电子束直写方 法定义光子晶体,有人也发展了利用深紫外曝光技 术来复制二维光子晶体,再利用反应离子束刻蚀技 术将图形转移到光子晶体层^{10,11]}.另外,多光束相干 技术也被用来制备二维光子晶体的图形^{12]},其制备 光路如图2所示。



200 nm

图 1 利用多点曝光技术制备的二维 GaAs 光子晶体

除了利用电子束、深紫外光和多光束相干技术, 同时辅以反应离子束刻蚀工艺制备二维光子晶体 外,有些科学家也利用电化学方法刻蚀微孔,从而得 到二维光子晶体,比如阳极氧化铝通过电化学方法 腐蚀而得到大纵横比周期的微孔^[13,14];又如在光照



图 2 利用三光束制备而为光子晶体的光路 (a)三个光栅构 成的衍射模版(b)产生三角形图案的光路设置

条件下,在 n型硅 110 表面通过氟化氢溶液的腐蚀 而得到的大纵横比的微孔,所制备的光子晶体微结 构如图 3 所示^[15].除了阳极氧化铝方法外,利用液 体腐蚀方法通常只能制备孔径比较大的二维光子晶 体,该类光子晶体的光子带隙波长基本处在 10—30 µm 区间.



图 3 利用多孔硅制备工艺的二维光子晶体

光子晶体微结构的均匀性直接关系到光子晶体 的物理性质,当前制备工艺需要克服的一个重要困 难是如何制备出孔径完全一致的光子晶体.微孔的 轻微差别,就有可能引起谐振频率的改变,而使器件 的功能失效 ,尤其是对于密集波分复用器件 ,其频率 间隔是 100 GHz ,也就是 0.67 nm 的波长间隔 . 在一 个二维平板 GaAs 光子晶体中 ,对于去掉一个微孔所 形成的微腔 ,如果要使微腔波长的偏差小于 0.67 nm ,那么围绕微腔的微孔的直径偏差应近似小于 $\Delta d = \Delta \lambda / 4n \approx 0.05 \text{ nm}^{161}$,这对制备工艺来说是一 个相当高的要求 . 如何克服制备工艺上的限制和光 子晶体实际应用所需精度的矛盾 ,将是未来光子晶 体能够进一步走向应用的关键 .

2.2. 三维光子晶体的制备工艺

具有完全带隙的三维光子晶体可以在空间所有 方向上对光子的传播进行调制,所以是光子晶体发 展的重中之重 是光子晶体研究中的难点,对原子自 发辐射的抑制和制备高 0 微腔是三维光子晶体发 挥其主要性能的关键体现,因而世界上许多研究组 致力于三维光子晶体制备方法和工艺的研究,和二 维光子晶体的制备比较而言,三维光子晶体的可控 制备要困难得多,从光子晶体概念提出以来,广大科 研工作者就开始通过自组装等方法进行三维光子晶 体的制备,经过20多年的努力,三维光子晶体的制 备工艺也得到了长足的发展,总的来说,已知的三维 光子晶体的主要制备方法有: 蘸笔纳米光刻术(dippen nanolithography method) 胶体微球自组装方法 多 光束相干 相位光栅 ,多光子聚合方法 ,掠角度沉积 技术 (glancing angle deposition), 自克隆技术 (autocloning technology), 电子束直写和反应离子束刻 蚀的联用等.

微球自组装方法是最早用于制备三维光子晶体 的方法.利用单分散的聚苯乙烯或二氧化硅微球在 水或酒精等溶液中可以自组装成具有面心立方结构 周期排列的胶体光子晶体^[17,18].但是,这种在液体中 的胶体光子晶体具有很大的不可控性和不稳定性, 很难在实际应用中发挥作用.于是该生长方法得到 进一步拓展,发展到微球在重力作用下自然沉积,溶 液挥发后,形成固态的三维光子晶体,也称之为 opal^[19—22].随着对胶体光子晶体的研究的深入,人们 又提出可以利用液体的表面张力,将波片垂直插入 胶体溶液中,通过控制温度、湿度,随着胶体悬浮溶 液中溶剂的蒸发,在波片的表面就自然形成了沿 (111)方向周期排列的面心立方光子晶体^[23].而 Xia 等人也提出可以通过对溶液施加一定的压力,使胶 样品池底的尺度小于微球的微通道流出,样品池中 的微球就形成周期排列的三维光子晶体[24],当时, 所有的三维胶体光子晶体的晶面都是沿(111)方向, 而对于(111)方向的晶格结构,可能构成面心立方, 也可能构成六角密堆结构,或者是无规密堆结构,在 实验中沿(111)方向的面心立方结构是最稳定的,但 是在存在外界微扰的情况下,有可能引起面缺陷,引 入六角密堆结构或无规密堆结构,为克服这个问题, 利用模版法制备晶向为(100)方向的胶体面心立方 光子晶体方法被提出^[25].随后,Xia等人利用这种方 法制备出了晶向在(100)方向的光子晶体^[26,27],同 时许多研究者提出了不少模版法制备(100)晶向光 子晶体的方法^{28-31]}.进一步 Jin 等人在利用模版法 制备了(100) 晶向的光子晶体 利用这种方法可以制 备出无缺陷和裂缝的(100)晶向的面心光子晶体,但 是其结构是非密堆结构^[32].利用纳米微球在溶液中 的胶体自组装方法制备光子晶体的时间一般比较 长,通常需要多天甚至十多天时间,Meng等人发展 了一种在低真空和红外加热的辅助作用下的胶体自 组装方法 这种方法可以大大地缩短晶体生长的时 间^[33]. 微球构成的面心立方结构光子晶体由于折射 率不够大,所以不具有完全光子带隙,只有当反演成 空气球构成的反结构时,才可能在第8和第9光子 带之间出现光子带隙[34],相应的反演方法,比如利 用化学气相沉积和原子层沉积方法也被成功的发展 起来,至今 利用这种方法已成功地制备了工作在近 红外区的存在完全光子带隙的三维光子晶体 比如 硅基反 opal 光子晶体^[35,36],如图 4 所示.这种微球构 成的光子晶体即使反演成空气球形成的光子晶体, 其高折射率介质的折射率必须大于 2.9 才能出现完 全光子带隙. 与此同时, 有科学家提出利用 opal 制 备微球和圆柱构成的光子晶体[37] 但是制备高质量 的具有完全带隙的反演光子晶体并不容易,到目前 为止,仍没有能利用这种方法制备出在可见光区具 有完全光子带隙的三维光子晶体,为了在三维光子 晶体中引入人为的缺陷 利用双光子刻蚀的方法在 胶体光子晶体中写入缺陷的方法被提出[38-40].同时 通过不同的途径(双光子激光直写或刻蚀和沉积的 过程)已制成面波导、线波导和点缺陷等缺陷。

电子束直写、反应离子束刻蚀、气相沉积、表面 抛光和湿法刻蚀的联用,可以用来制备三维光子晶 体利用这种方法可以制备出相应的带有特定缺陷



图 4 制备的硅基反 opal 的扫描电镜图

的三维光子晶体,这种方法最早被用来制备光子带 隙在近红外的光子晶体,Lin 小组首先制备了 woodpile结构的光子晶体^[41],但是由于这种方法需 要及其昂贵的设备,并且需要多次的电子束直写,即 每一层都需要进行一个循环,所以加工非常费时,而 且中间的每一步出错都会使以前的努力付之流水, 世界上只有少数几家实验室在从事这方面的研 究^[42].由于当前制备工艺上的限制,这种工艺也不 容易制备出带隙在可见光区的光子晶体.虽然如此, Qi 等人进一步提出改进的制备方法,提高了制备速 度和效率^[43],其制备的光子晶体工艺流程图和制备 的光子晶体如图 5 所示.

为了制备三维光子晶体 科学家也发展了许多 新的制备工艺.多光束相干全息也是一种比较好的 制备方法4.45通过多光束相干可以形成几乎所有 的晶格类型,比如面心立方,金刚石结构,体心立方 等等 所有这些晶格都能通过调整各个光束的相位 和偏振而得到,但是受所用的激光束波长的限制,目 前仍然不能制备完全光子带隙在可见光区的三维光 子晶体,由于多个光束的调整非常不方便,所以有两 种相对简便的方法得到了发展:利用相位光栅或者 多面棱镜构造多个光束的相干,从而减少各个光束 之间相对相位和偏振控制的问题46-51]:通过相位调 制器动态构造多个光束的方法更方便^{52]}.多个光束 的相干可以形成周期和准周期结构,但是如果要写 特定的波导 那么就得通过直写的方法 科研工作者 也发现多光子聚合过程可以用来在空间某个特定位 置引入缺陷 甚至可以制备光子晶体结构^{53,54]}利用 多光子聚合效应已在 SU8 光敏胶上定义了搭积木 型光子晶体,并通过反演将其转变成硅基光子晶体, 在 1.5 µm 处出现了完全光子带隙^[55,56],其制备的光 子晶体如图 6 所示.进一步,在无机光敏介质 As, S, 上也制备了搭积木型的光子晶体[57],不仅仅是搭积 木型的光子晶体 利用双光子吸收方法也制备出了 螺旋型的光子晶体结构^[58].



图 5 (A)一种利用电子束刻蚀制备三维光子晶体的流程图(B)(a)制备的光子晶体的扫描电镜图(b)和(e)是光子晶体的高倍扫描电



图 6 (a)利用双光子聚合技术所制备的三维光子晶体 (b)和 (c)是光子晶体的某个方向的截面

蘸笔纳米光刻术(dip-pen nanolithography method or ink deposition)也被用来制备搭积木型等三维光子

晶体^[59,60].其原理是利用计算机控制高浓度的聚合 (高分子)电解质墨水流过毛细玻璃管喷口(直径1 µm 或更细),在一个凝结物的存储池里迅速凝固,可 以直接刻写任意设计形状和功能的三维周期性微结 构,如图7所示,这是一搭积木结构的三维光子 晶体^[61].

掠角度沉积技术(glancing angle deposition)也可 以用来制备三维光子晶体,Kennedy等用掠射角沉积 法获得了螺旋型三维光子晶体^[62].这种沉积技术的 原理是利用一个准直的蒸发源与样品表面法向成 80°至近 90°的入射角照射到具有模板的样品上,由 于样品表面的图形,使得只有图形中的高点部分能 接受沉积源的照射而生长,而照射不到的部分(在阴 影里的部分)不能生长,然后再按一定的规律转动 α 和 φ 角(如图 8 所示),就得到相应的周期性螺旋型 光子晶体.



图 7 (a)制备三维光子晶体的实验装置示意图 (b)制备的三维光子晶体的扫描电镜图



图 8 (a) 掠角度沉积技术制备光子晶体的示意图 (b) 制备的三维光子晶体的扫描电镜图

自克隆(autocloning) 技术是 Kawashima 等采用的 一种简单灵活的制备光子晶体的方法^[63 64],该方法 是在溅射刻蚀和溅射沉积的基础上实现的.用干法 刻蚀制作具有周期性的、成波浪状排列的基底,在适 当的条件下,在基底上堆叠薄膜,并保持薄膜的波浪 形状与基底上的相同.当重复堆叠具有不同折射率 的两种介质膜,则很容易获得多维周期性结构的光 子晶体,如图9所示.



图 9 autocloning 法的制作原理图

从制备的工艺看,制备三维光子晶体的方法有 使用'自上而下'的方法,也有用'自下而上'的方法, 也有综合利用'自上而下'和'自下而上'相结合的方 法.从总体上,多光束相干方法可以用于制备大尺寸 的三维光子晶体,但是存在的问题是:由于所用光束 的波长的限制,至今只能制备出在近红外区的存在 完全光子带隙的光子晶体.而胶体自组装法可以制 备任意晶格周期的光子晶体,但是由于这种光子晶 体是面心立方结构,所以只有当折射率对比大于 2.9时才能出现完全光子带隙,因此至今未见在可 见光区存在完全光子带隙的光子晶体的报道.在这 方面恰好是光子晶体应用的重要区域,所以如果能 制备出在可见光区存在完全光子带隙的光子晶体, 将会给该领域带来重要突破.

3. 光子晶体的应用

光子晶体概念从提出的那一天就和它巨大的潜 在应用联系在一起.光子晶体由于其所特有的光子 带隙能够抑制物质的自发辐射,可以用于全反射镜 等.而引入的缺陷,可以形成缺陷模,这种缺陷模可 以用作微腔、波导、光开关、激光器和探测器等等;同 时即使在光子带隙外的区域,光子晶体独特的色散 关系也可以应用到不同的领域,比如 superprism; superlens,delay line,collimator等.总之,光子晶体的应 用主要是在集成光电子学中,同时光子晶体也在其他 方面有着重要的应用,比如可用于提高发光二极管的 发光效率.具有超高 Q 值的光子晶体微腔在量子点 与微腔的相互作用研究中起着重要的作用^{.6.63},它可 能是量子计算和量子信息处理的载体.下面主要简要 介绍光子晶体在集成光电子学上的应用.

当在光子晶体中去掉构成光子晶体的一个"原 子 '时,也就引入一个点缺陷,引入的点缺陷在光子 带隙内引入一个缺陷模,进而构成了一个微腔,它可 以用做滤波器和激光谐振腔等. Yabolonovitch 提出并 演示了这样的三维光子晶体缺陷实验^[67]. 随后人们 发现引入各种各样的缺陷可以构成各种不同的功能 器件 比如去掉一行构成光子晶体的"原子"而构成 的光波导^[&] 这种光波导可以使光转 90°弯而只有 非常小的损耗^[@,70],它可能是下一代集成光子芯片 中的主要连接波导.点缺陷和波导的复合而构成的 波分复用器件⁷¹ 其中 Fan 等人提出的结构如图 10 所示.在这种结构中,上下载波导中间有两个全同的 微腔 并且这两个微腔组合后 构成可以支持两个简 并的微腔模,其中一个模式是奇模,而另一个模式是 偶模 这样就能将处在微腔谐振频率上的光子从上 载波导中耦合到下载波导中,而不干扰其他信号在 上载波导中的传输.Noda 等人提出另一种波分复用 形式 在平板光子晶体中 ,可以由微腔将波导中某一 频率的光波耦合到波导的上方,而由光纤或透镜接 收的^[72].而 Zhang 等人提出利用类似于低频滤波器 形式的波分复用器件,可以实现无反射的波分复用 器^[73].光束分束器^[74],Mach-Zender 干涉仪等也可以 通过各种波导和点缺陷构成^[75,76]. 光子晶体波导的 特殊 色散 关系 也 可 以 用 于 延 迟 线(delay line) 等^[77,78].而共振耦合微腔构成的波导可以形成 90°或 60°弯曲而无反射的弯波导^[79,80]. 如果在光子晶体带 隙的中间引入一缺陷模(微腔模),即激光模式,这个 模的上下都没有光子态存在,所以激发介质只能以 这一激光模式产生受激辐射,从而大大提高了激光 器的效率^[81,82].总之,利用光子晶体的缺陷可构成的 各种集成光学器件的核心元件,波导、微腔、延迟线、 干涉仪、分束器和波分复用器等,因此无源光子线路 可以在光子晶体上实现.当在光子晶体中引入有源 材料和非线性材料时,就可以构成光子晶体微腔激 光器和光子晶体开关^[83—87],光子晶体的这些应用使 它成为下一代集成光子光路的主要载体.



图 10 (a)Fan 等人提出的光子晶体波分复用结构(b)特定波长由上波导经微腔完全耦合到下波导,从而 完成波分复用作用的电磁波模拟结果

光子晶体中存在的完全光子带隙可以抑制自发 辐射,因此,它可以用来调控激发介质的辐射特性, 比如利用来提高激光器和发光二极管的出光效率. 对于发光二极管,Fan等人提出利用二维光子晶体 提高发光二极管的发光效率的方法,认为处于二维 光子晶体中的激发介质,当辐射光的频率在光子带 隙内时,那么沿光子晶体平面的辐射光会被完全抑 制,而垂直于光子晶体平面的方向,由于没有光子晶 体的能隙的限制,所以大部分的辐射光将沿这一方 向辐射,从而直接辐射出二极管.没有光子晶体的时 候,由于激发介质所在区域的折射率稍高于上下层 介质的折射率,会在激发介质层形成波导,所以大部 分的辐射光会被局限在这一区域,经传播从侧面辐 射出去,降低了发光效率.光子晶体的应用极大地提 高发光二极管的出光效率^[80–91].

对光子晶体光子带隙特征的认识使得光子晶体 拥有了广泛的潜在应用,而对光子带隙外的光子晶 体特殊色散关系的深入认识,使得光子晶体具有更 加广阔的用途.如图 11 所示,对于一个典型的光子 晶体的二维光子带结构,科学家从光子带结构中发 现,在靠近光子带隙的地方,其中光子带的曲率变化 非常快的地方,光子晶体的有效折射率随频率的变 化非常快,所以这些地方就可以用作棱镜使 用^[92—94].这种由光子晶体构成的棱镜由于具有极大 的折射率随频率的变化率,因而称之为超级棱镜.而 对于曲率接近于零靠近带隙的地方,由于折射率无 穷大,光子的传输将被无限的延迟,可以用为延迟线 或增加太阳能电池的转换效率等^[95].另外,在色散 空间中,对于二维方形光子晶体而言,当频率处于一 定的区间时,沿着某个方向,光子晶体的等频率线和 这个方向垂直,这时就产生自准直效应,如图 12 所 示.这种自准直效应可以用于波导和分束器以及弯 波导等等,极有可能在集成光路中得到应用^[96—98]. 另外光子晶体中也存在负折射效应,这种负折射效 应可以用来成像和做透镜^[99-101],而且可以突破衍射 极限.光子晶体的应用经过近 20 年的理论和实验上 的演示,已经有许多的用途,但是光子晶体本身就好 像是一座超级宝藏,仍然有待进一步发掘.

除了在光电子学上的应用外,光子晶体也被认 为可以提高各种探测器的性能.由于光子晶体中有 很多的纳米空隙,当组成光子晶体的物质对某一种 气体敏感时,可以产生折射率的变化.如果光子晶体 中有一个对折射率变化很敏感的微腔,那么任何细 微的变化,都可能引起光子晶体微腔的透过率的变 化,从而感知周围介质中某种气体含量的变化^[102]. 在这个方面的工作有可能在环境、生物和人体探测 器上得到应用.

光子晶体在量子信息处理也存在潜在的应用,



图 11 二维三角形光子晶体(空气圆柱在介电常数为 12.25 的 电介质中的排列)的 TE 偏振波光子能带结构,其中空气柱的占 空比为 0.55



图 12 正方形光子晶体结构中的频率等位线.光子晶体是由空 气柱在介电常数为 12 的电介质中排列而成,其中圆柱的半径为 晶格常数的 0.35,如图中的插图所示.粗实线是 f = 0.185(c/a) 的等位线,在这个频率附近出现自准直效应.粗虚线处表示的是 类似于空气中的等位线

光子晶体的微腔可以做成 Purcell 系数非常大的超高 Q 值微腔 ,那么如果在光子晶体微腔中存在一个量子点,就有可能出现微腔与量子点的强相互作用.

这种作用已发现可以改变量子点的自发辐射寿命, 同时将产生 Rabi 劈裂现象,也是研究退相干和量子 经典边界的工具^[103].

4. 光子晶体的展望

经过 20 余年的发展,光子晶体理论的发展已经 比较完善,光子晶体器件原理设计等方面已经取得 了长足的进展.在光子晶体的制备上,尤其是二维光 子晶体的制备上,科学家已经取得了巨大的突破,在 三维光子晶体的制备上,也发展了多种制备方法.但 是在制备工艺方面,仍然有许多关键性的挑战有待 克服,比如,二维光子晶体制备误差的控制,这是光 子晶体走向大规模应用的关键,因为对于高 Q 值的 微腔,需要使得制备的精度达到亚纳米量级,这需要 找到一个可行的解决方法.

对三维光子晶体而言,工作在可见光区具有完 全带隙的光子晶体的制备仍然是一个挑战,至今未 见报道.三维光子晶体是未来三维集成光子光路的 基础 但是如何在三维光子晶体中引入缺陷等功能 性模块仍然是一个比较棘手的问题,尤其是要按制 备二维光子晶体一样的精度要求,所有这些 都是当 前摆在广大科技工作者面前的一个巨大挑战,只有 妥善解决,方能使光子晶体在集成光路的应用上得 到体现.当然除了在集成光路上的应用、高 0 微腔 等少数问题需要克服之外,光子晶体也已在许多方 面即将显现出得到应用的突破,比如光子晶体在光 电二极管和太阳能电池等方面的应用.由于不需要 很高的制备精度 极有可能在近几年内 采用光子晶 体设计的光电二极管和太阳能电池进入市场,同时, 利用光子晶体内的多孔特性,可能构成各种传感器, 由于空隙内的介质变化 从而引起光学特性的变化, 最终制成各种探测器.

光子晶体从诞生之日起,各种新现象、新性质被 不断发现,从而衍生出一些新的研究方向.随着对光 子晶的深入研究,也许会进一步发掘出光子晶体可 能具有的一些新性质.

- [1] Yabolonivitch E 1987 Phys. Rev. Lett. 58 2059
- [2] John S 1987 Phys. Rev. Lett. 58 2486
- [3] Wendt J R , Vawter G A , Goudev P L , Brennan T M , Hammons B E 1993 J. Vac. Sci. Technol. 1 2637
- [4] Kim S , Chong H , De La Rue R M , Marsh J H , Bryce A C 2003 Nanotechnology 14 1004
- [5] Krauss T F , De La Rue R M , Brand S 1996 Nature 383 699
- [6] Imada M , Noda S , Chutinan A , Tokuda T , Murata M , Sasaki G

- [7] Faraon A, Englund D, Fushman I, Vučković J, Stoltz N, Petroff P 2007 Appl. Phys. Lett. 90 213110
- [8] Englund D , Faraon A , Fushman I , Stoltz N , Petroff P , Vukovi J 2007 Nature 450 857
- [9] Loncar M, Nedeljkovic D, Pearsall T P, Vuckovic J, Scherer A, Kuchinsky S, Allan D C 2002 Appl. Phys. Lett. 80 1689
- [10] O 'Brien D , Settle M D , Karle T , Michaeli A , Salib M , Krauss T F 2007 Opt. Exp. 15 1228
- [11] Bogaerts W W V, Taillaert D, Beckx S, Luyssaert B, Bienstman P, Baets R 2002 IEEE J. Selec. Top. Quant. Elect. 8 928
- [12] Divliansky I B, Shishido A, Khoo I C, Khoo I C, Mayer T S, Pena D, Nishimura S, Keating C D, Mallouk T E 2001 Appl. Phys. Lett. 79 3392
- [13] Chelnokov A, David S, Wang K, Marty F, Lourtioz J M 2002 IEEE J. Selec. Top. Quant. Elect. 8 919
- $\left[\begin{array}{c} 14 \end{array} \right] \hspace{0.1 cm}$ Lee W , Ji R , Gosele U , Nielsch K 2006 Nature Mater . 5 741
- [15] Grüning U, Lehmann V, Engelhardt C M 1995 Appl. Phys. Lett. 66 3254
- [16] Krauss T F , De La Rue R M 1999 Prog. Quant. Elect. 23 51
- [17] Mei D B , Li H Q , Cheng B Y , Li Z L , Zhang D Z , Dong P 1998 Phys. Rev. B 58 35
- [18] Burns M M , Fournier J M , Golovchenko J A 1990 Sciene 249 749
- [19] Miguez H , Meseguer F , Lopez C , Mifsud A , Moya JS , Vazquez L 1997 Langmuir 13 6009
- [20] Vlasov Y A , Bo X Z , Strum J C , Norris D J 2001 Nature 414 289
- [21] Kitaev V , Ozin G A 2003 Adv. Mater. 15 75
- [22] Cheng BY, Ni P G, Jin C J, Li Z L, Zhang D Z 1999 Opt. Commun. 170 41
- [23] Jiang P , Bertone J F , Hwang K S , Colvin V L 1999 Chem . Mater . 11 2132
- [24] Xia Y, Gates B, Yin Y, Lu Y 2000 Adv. Mater. 12 693
- [25] van Blaaderen A, Ruel R, Wiltzius P 1997 Nature 385 321
- [26] Yin Y D , Li Z Y , Xia Y N 2003 Langmuir 19 622
- [27] Yin Y D , Xia Y N 2002 Adv. Mater. 14 605
- [28] Ni P G , Dong P , Cheng B Y , Li X Y , Zhang D Z 2001 Adv. Mater. 13 437
- [29] Lee W, Chan A, Bevan M A, Lewis J A, Braun P V 2004 Langmuir 20 5262
- [30] Ozin G A , Yang S M 2001 Adv. Funct. Mater. 11 95
- [31] Hoogenboom J P , Retif C , de Bres E , van de Boer M , van Langen-Suurling A K , Romijn J , van Blaaderen A 2004 Nano Lett . 4 205
- [32] Jin C , McLachlan M A , McComb D W , De La Rue R M , Johnson N P 2005 *Nano Lett* . **5** 2646
- [33] Zheng Z Y , Gao K Y , Luo Y H , Li D M , Meng Q B , Wang Y R , Zhang D Z 2008 J. Am. Chem. Soc. 130 9785
- $\left[\begin{array}{c} 34 \end{array}\right] \ \ \, Sozuer H S$, Haus J W , Inguva R 1992 Phys. Rev. B 45 13962
- [35] Blanco A , Chomski E , Grabtchak S , Ibisate M , John S , Leonard S W , Lopez C , Meseguer F , Miguez H , Mondia J P , Ozin G A , Toader O , van Driel H M 2000 Nature 405 437
- [36] Vlasov Y A , Bo X Z , Sturm J C , Sturm J C , Norris D J 2001 Nature **414** 289

- $\left[\begin{array}{c} 37 \end{array}\right] \ \ \, \mbox{Fenollosa R}$, Meseguer F 2003 Adv . Mater . 15 1282
- [38] Tetreault N , Mihi A , Miguez H , Rodriguez I , Ozin G A , Meseguer F , Kitaev V 2004 Adv. Mater. 16 346
- [39] Jun Y , Leatherdale C A , Norris D J 2005 Adv . Mater . 17 1908
- [40] Tétreault N , Mihi A , Míguez H 2004 Adv. Mater. 16 346
- [41] Lin S Y , Fleming J G , Hetherington D L , Smith B K , Biswas R , Ho K M , Sigalas M M , Zubrzycki W , Kurtz S R , Bur J 1998 Nature 394 251
- [42] Noda S , Tomoda K , Yamamoto N , Chutinan A 2000 Science 289 604
- $[\,43\,]~$ Qi M , Lidorikis E , Rakich P T , Johnson S G , Joannopoulos J D , Ippen E P , Smith H I 2004 Nature $429\,$ 538
- [~44~]~ Campbell M , Sharp D N , Harrison M T , Denning R G , Turberfield A J 2000 Nature 404~53
- [45] Zhong Y C , Zhu S A , Su H M , Wang H Z , Chen J M , Zeng Z H , Chen Y L 2005 Appl. Phys. Lett. 87 061103
- [46] Miklyaev Y V, Meisel D C, Blanco A, von Freymann G, Busch K, Koch W, Enkrich C, Deubel M, Wegener M 2003 Appl. Phys. Lett. 82 1284
- [47] Wu L J , Zhong Y C , Chan C T , Wong K S , Wang G P 2005 Appl . Phys. Lett. 86 241102
- [48] Shoji S , Kawata S 2000 Appl . Phys . Lett . 76 2668
- [49] Jeon S , Park J U , Cirelli R , Yang S , Heitzman C E , Braun P V , Kenis P J A , Rogers J A 2004 PNAS 101 12428
- [50] Poole Z, Xu D, Chen K P, Olvera I, Ohlinger K, Lin Y 2007 Appl. Phys. Lett. 91 251101
- [51] Lin Y, Herman P R, Darmawikarta K 2005 Appl. Phys. Lett. 86 071117
- [52] Xie X S, Li M, Guo J, Liang B, Wang Z X, Sinitskii A, Xiang Y, Zhou J Y 2007 Opt. Exp. 15 7032
- [53] Jang J H , Ullal C K , Maldovan M , Gorishnyy T , Kooi S , Koh C , Thomas E L 2007 Adv. Func. Mater. 17 3027
- [54] Scrimgeour J , Sharp D N , Blanford C F , Roche O M , Denning R G , Turberfield A J 2006 Adv. Mater. **18** 1557
- [55] Sun H B , Matsuo S , Misawa H 1999 Appl . Phys . Lett . 74 786
- $\left[{\ 56} \ \right] \ \ \, \mbox{Deubel M}$, von Freymann G , Wegener M 2004 $\it Nature \ Mater$. 3 444
- [57] Wong S , Deubel M , Pérez-Willard F , John S , Ozin G A , Wegener M , Freymann G V 2006 Adv. Mater. 18 265
- [58] Seet K K , Mizeikis V , Matsuo S , Juodkazis S , Misawa H 2005 Adv. Mater. 17 541
- [59] Gratson G M , Xu M , Lewis J A 2004 Nature 428 386
- [60] Gratson G M, García-Santamaría F, Lousse V, Xu M, Fan S, Lewis J A, Braun P V 2006 Adv. Mater. 18 461
- [61] Gratson G M , Lewis J A 2005 Langmuir 21 457
- [62] Scott R K , Michael J B , Ovidiu T , John S 2002 Nano Lett . 2 59
- [63] Kawashima T , Sato T , Miura K , Ohtera Y , Ishino N , Kawakami S 2001 Nano. Lin. Non. Opt. 560 115
- [64] Satoi T , Miura K , Ishinol N , Ohtera Y , Tamamura T 2002 Opt . Quant . Elec. 34 63
- [65] Badolato A, Hennessy K, Atatüre M, Dreiser J, Hu E, Petroff P M, Imamogélu A 2005 Science 305 1158

- [66] Wang K, Zheng W H, Ren G, Du X Y, Xing M X, Chen L H 2008 Acta Phys. Sin. 57 1730 (in Chinese) [王 科、郑婉华、任 刚、杜晓宇、邢名欣、陈良惠 2008 物理学报 57 1730]
- [67] Yablonovitch E , Gmitter T J , Meade R D , Rappe A M , Brommer K D , Joannopoulos J D 1991 Phys. Rev. Lett. 67 3380
- [68] Meade R D , Devenyi A , Joannopoulos J D , Alerhand O L , Smith D A , Kash K 1994 J. Appl. Phys. 75 4753
- [69] Mekis A, Chen J C, Kurland I, Fan S, Villeneuve P R, Joannopoulos J D 1996 Phys. Rev. Lett. 77 3787
- [70] Feng L J, Jiang H T, Li HQ, Zhang YW, Chen H 2005 Acta Phys.
 Sin. 54 2102 (in Chinese) [冯立娟、江海涛、李宏强、张治文、陈鸿 2005 物理学报 54 2102]
- [71] Fan S, Villeneuve P R, Joannopoulos J D, Haus H A 1998 Phys. Rev. Lett. 80 960
- [72] Imada M, Noda S, Chutinan A, Mochizuki M, Tanaka T 2002 J. Light. Tech. 20 845
- [73] Jin C J , Han S Z , Meng X D , Cheng B Y , Zhang D Z 2002 J. Appl. Phys. 91 4771
- [74] Fan S H 2001 J. Opt. Soc. Am. B 18 162
- [75] Camargo E A , Chong H M H , Rue D L R M 2004 Opt . Exp. 12 588
- [76] Liu C Y, Chen L W 2004 Opt. Exp. 12 2616
- [77] Liu J, Shi B, Zhao D T, Wang X 2002 J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 4 636
- [78] Gersen H, Karle T J, Engelen R J P, Bogaerts W, Korterik J P, Hulst van N F, Krauss T F, Kuipers L 2005 Phys. Rev. Lett. 94 073903
- [79] Yariv A , Xu Y , Lee R K , Scherer A 1999 Opt . Lett . 24 711
- [80] Jin C , Johnson N P , Chong H M H , Jugessur A , Day S , Gallacher D , Rue D L R M 2005 Opt. Exp. 13 2295
- [81] Painter O , Lee R K , Scherer A , Yariv A , O 'Brien J D , Dapkus P D , Kim I 1999 Science 284 1819
- [82] Imada M, Noda S, Chutinan A, Tokuda T, Murata M, Sasaki G 1999 Appl. Phys. Lett. 75 316
- [83] Meier M, Mekis A, Dodabalapur A, Timko A, Slusher R E, Joannopoulos J D, Nalamasu O 1999 Appl. Phys. Lett. 74 7

- [84] Yanik M F , Soljacic S F M , Joannopoulos J D 2003 Opt . Exp . 28 2506
- [85] Mazurenko D A, Kerst R, Dijkhuis J I, Akimov A V, Golubev VG, Kurdyukov D A, Pevtsov A B, Sel 'kin A V 2003 Phys. Rev. Lett. 91 213903
- [86] Hu X Y , Liu Y H , Tian J , Cheng B Y , Zhang D Z 2005 Appl. Phys. Lett. 86 121102
- [87] Camargo E A , Chong H M H , Rue D L R M 2004 Opt . Exp . 12 588
- [88] Fan S, Villeneuve P R, Joannopoulos J D 1997 Phys. Rev. Lett. 78 3294
- [89] Byeon K, Hwang S, Lee H 2007 Appl. Phys. Lett. 91 091106
- [90] Kim J , Kwon M , Lee K , Park S 2007 App . Phys . Lett . 91 181109
- [91] Wierer J J , David J A , Megens M M 2009 Nature Photonics 3 163
- [92] Kosaka H, Kawashima T, Tomita A, Notomi M, Tamamura T, Sato T, Kawakami S 1998 Phys. Rev. B 58 10096
- [93] Baba T, Nakamura M 2002 IEEE J. Quant. Elect. 38 909
- [94] Wu L J , Mazilu M , Karle T , Krauss T F 2002 IEEE J. Quant. Elect. 38 915
- [95] von Freymann G, John S, Wong S, Kitaev V, Ozin G A 2005 Appl. Phys. Lett. 86 053108
- [96] Yu X F , Fan S H 2003 Appl . Phys . Lett . 83 3251
- [97] Kosaka H, Kawashima T, Tomita A, Notomi M, Tamamura T, Sato T, Kawakami S 1999 Appl. Phys. Lett. 74 1212
- [98] Witzens J, Loncar M, Scherer A 2002 IEEE J. Selec. Top. Quant. Elect. 8 1246
- [99] Luo C Y , Johnson S G. , Joannopoulos J D , Pendry J B 2003 Phys . Rev. B 68 045115
- [100] Zhang X D 2005 Phys. Rev. B 71 165116
- [101] Feng Z F , Zhang X D , Wang Y Q , Li Z Y , Cheng B Y , Zhang D Z 2005 Phys. Rev. Lett. 94 247402
- [102] Dorfner D F , Hurlimann T , Zabel T , Frandsen L H , Abstreiter G , Finley J J 2008 Appl. Phys. Lett. 93 181103
- [103] Yoshie T , Scherer A , Hendrickson , Khitrova J G , Gibbs H M , Rupper G , Ell C , Shchekin O B , Deppe D G 2004 Nature 432 200

Progress in the fabrication and application of photonic crystals

Ni Pei-Gen[†]

(Department of Physical and Mathematical Scineces , NSFC , Beijing 100085 , China)
 (Received 2 April 2009 ; revised manuscript received 11 May 2009)

Abstract

It has been over 20 years since the concept of photonic crystal was proposed. Photonic crystal is now an important part of nano/micro-optics and quantum optics, and is also applied in many fields, such as information optics etc. The paper is focused on the progress in the fabrication of photonic crystals, especially the fabrication of two-dimensional and three-dimensional photonics. Meanwhile, the application of the photonic crystal is also reviewed. Then some perspectives are proposed.

Keywords : photonic crystal , photonic bandgap , artificial structure PACC : 4270Q , 4225B

[†] E-mail:nipg@nsfc.gov.cn